PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-138645

(43) Date of publication of application: 25.05.1999

(51)Int.CI.

B29C 67/00 // B29K105:24

(21)Application number: 09-308597

(71)Applicant: NTT DATA CORP

RIKAGAKU KENKYUSHO

(22)Date of filing:

11.11.1997

(72)Inventor: ARAI MASATO

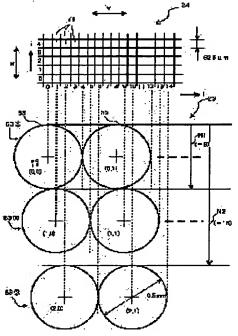
SHINNO TOSHIKI NAKAGAWA TAKEO

(54) METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL MOLDING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a small-sized optical molding apparatus at low cost.

SOLUTION: An exposure head 23 is formed by preparing a number of blue color LED, connecting an optical fiber to each of them, and disposing a GRIN lens at the distal end of these optical fibers. The exposure head 23 can form images with respect to the image at the distal end face of each optical fiber on the exposure range 24 of photosetting resin as ant optical spot. Although the diameter of the optical spot 55 is 0.5 mm for example, the size of pixels 71 within the exposure region 24 is by far small, e.g. 62.5 μ m. Thus, a number of optical fibers on the exposure head 23 are arranged in a matrix displaced in staggered relation in order for each optical spots 55 to be arranged at a pitch of 62.5 μ m of the pixel 71 in the major scanning direction (Y axis). While scanning the exposure range 24 with the exposure head 23 in the ancillary scanning (X axis) direction, a multiple



exposure is conducted by making all optical spots 'ON' capable of lightening the pixels relative to individual pixels 71 to be exposed within the exposure region 24.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(12)公開特許公報(A)

(19)日本国特許庁(JP)

(11)特許出願公開番号

特開平11-138645

(43) 公開日 平成11年(1999) 5月25日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

B29C 67/00

技術表示箇所

B29C 67/00

// B29K105:24

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全10頁)

(21) 出願番号 特願平9-308597

(22)出願日

平成9年(1997)11月11日

(71)出願人 000102728

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

東京都江東区豊洲三丁目3番3号

(71)出額人 000006792

理化学研究所

埼玉県和光市広沢2番1号

(72)発明者 荒井 真人

東京都江東区豊洲三丁目3番3号 エヌ・

ティ・ティ・データ通信株式会社内

(72)発明者 新野 俊樹

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所

内

(74)代理人 弁理士 上村 輝之

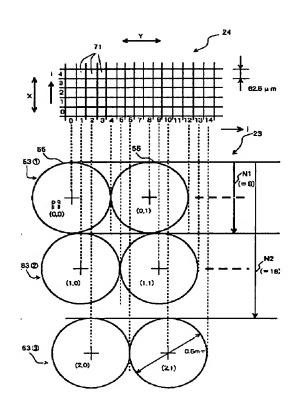
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】光造形装置及び方法

(57)【要約】

【課題】 小型で安価な光造形装置を提供する。

【解決手段】 多数の背色LEDを用意し、その各々に 光ファイバーを接続し、それら光ファイバーの先端の先 にGRINレンズを配置して、露光ヘッド23を構成す る。露光ヘッド23は、各光ファイバーの先端面の像を 光スポット55として光硬化性樹脂の露光領域24上に 結像することができる。光スポット55の直径は例えば 0.5 mmであるが、露光領域24内のピクセル71の サイズは遥かに小さい例えば62.5μmである。そこ で、各光スポット55が主走査(Y軸)方向にピクセル 71のピッチ62.5 μmで並ぶように、露光ヘッド2 3上の多数の光ファイバーを千鳥状に変位したマトリッ クスに配列する。この露光ヘッド23で副走査(X軸) 方向に露光領域24を走査しつつ、露光領域24内の硬 化対象の個々のピクセル71に対し、当該ピクセルに光 を当て得る全ての光スポットをオンして多重露光を行 う。



【特許請求の範囲】

【詰求項1】 光硬化性樹脂の露光領域であって多数の ピクセルの2次元集台からなる露光領域に、光を照射す る露光装置と、

前記露光領域内の選択されたピクセルを硬化するよう、 前記露光装置を制御する制御装置とを備え、

前記露光装置は、オンされたときに各ピクセルより大き いサイズの各光スポットを前記露光領域に照射する1個 以上の光スポット発生器を有し、この光スポット発生器 により前記露光領域を走査し、

前記制御装置は、前記光スポット発生器が前記露光領域 を走査している間、前記選択されたピクセルに前記光ス ポットを照射できる位置にある延べ複数個の前記光スポ ット発生器をオンする光造形装置。

【請求項2】 前記露光装置は、前記露光領域の主走査 方向に前記光スポットの直径より小さい第1のピッチで 配列された複数個の光スポット発生器を有し、これら複 数個の光スポット発生器により前記露光領域を副走査方 向に走査する請求項1記載の光造形装置。

前記第1のピッチが、前記ピクセルのピ 【請求項3】 ッチに等しい請求項2記載の光造形装置。

【請求項4】 前記露光装置が、2個以上の光スポット 発生器を前記第1のピッチより大きい第2のピッチで前 記主走査方向に1列に並べて成る光スポット発生器アレ イを2本以上有し、それら2本以上の光スポット発生器 アレイが、相互間に前記主走査方向に沿って前記第1の ピッチに等しい変位をもって、前記副走査方向に配置さ れている請求項2記載の光造形装置。

【請求項5】 前記制御装置が、

1) 造形物の断面形状を示すデータを受け、このデータ に所定のオフセット量を適用して前記断面形状を膨張さ せ、

2) 前記光スポット発生器が前記露光領域を走査してい る間、膨張させた断面形状に含まれる各ピクセルを中心 点とした前記光スポットを照射できる位置にある前記光 スポット発生器をオンする請求項1記載の光造形装置。

各光スポット発生器が、光源として固体 【請求項6】 発光素子を有している請求項1記載の光造形装置。

【請求項7】 前記固体発光素子がLEDである請求項 6 記載の光造形装置。

【請求項8】 前記光造形装置が前記固体発光素子に接 続された光ファイバーをさらに有し、前記光ファイバー の先端部が前記光スポット発生器に含まれている請求項 6 記載の光造形装置。

【請求項9】 前記光スポット発生器が、前記固体発光 素子からの光を受けて前記光スポットを形成するGRI Nレンズをさらに有する請求項6記載の光造形装置。

【請求項10】 前記LEDが背色LEDである請求項 6 記載の光造形装置。

【請求項11】

のピクセルの2次元集合からなる露光領域を、オンした ときに各ピクセルより大きいサイズの光スポットを前記 露光領域に照射する1個以上の光スポット発生器で走査 するステップと、

前記光スポット発生器が前記露光領域を走査している 間、前記選択されたピクセルに前記光スポットを照射で きる位置にある延べ複数個の前記光スポット発生器をオ ンするステップとを有する光造形方法。

【発明の詳細な説明】

10 [0001]

> 【発明の技術分野】本発明は、光硬化性樹脂を用いて3 次元形状モデルを作成する光造形装置に関する。

[0002]

【従来の技術】光造形装置について、例えば特許第18 27006号を始めとして数多くの発明が知られてい る。従来の光造形装置は一般に、紫外線レーザを出力す るガスレーザ発振器を光源として用いている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ガスレーザ発振器のサ イズはかなり大きく(例えば150cm×30cm×3 0 cm)、結果として光造形装置本体のサイズも相当に 大型である。加えて、ガスレーザ発振器はそれ自体が高 価であり、さらに発振器の種類によっては、200V電 源が必要であったり水冷装置 (チラー) が必要であった りする。従って、従来の光造形装置の価格は非常に高額 である(例えば、数千万円)。

【0004】従って、本発明の目的は、小型で安価な光 造形装置を提供することにある。

[0005]

40

【課題を解決するための手段】本発明にかかる光造形装 置は、光硬化性樹脂の露光領域に光を照射する露光装置 と、露光領域内の選択されたピクセルを硬化するよう露 光装置を制御する制御装置とを備える。露光領域は、造 形物に要求される寸法精度を満たすような細かい多数の ビクセルの2次元集合として把握することができる。本 発明の造形装置における露光装置は、オンされたときに 光スポットを露光領域に照射する1個以上の光スポット 発生器を有しているが、その光スポットのサイズは露光 領域のピクセルより大きいものである。そして、露光装 置はその光スポット発生器により露光領域を走査し、そ の走査の間を通じ、制御装置は、選択されたピクセルに 光スポットを照射できる位置にある延べ複数個の光スポ ット発生器をオンする。

【0006】本発明の光造形装置では、光スポット発生 器から露光領域に照射する光スポットのサイズは、露光 領域のピクセル程には微小ではなく、ピクセルより大き いサイズである。また、各ピクセルの露光は、そのピク セルに光スポットを照射することのできる延べ複数個の 光スポット発生器を用いて多重に行うので、個々の光ス 光硬化性樹脂の露光領域であって多数 50 ポット発生器の出力は比較的に小さくてもよい。ここ

20

30

で、「延べ複数個」の光スポット発生器とは、物理的に 異なる複数個の光スポット発生器から複数の光スポット を同時に1つのピクセルを照射する場合だけでなく、物 理的に1個の光スポット発生器を走査の間に複数回用い て異なる時刻に何回も光スポットを照射することも含む 意味である。

【0007】上記のこと故に、光スポット発生器の光源には、従来の大型で高価なガスレーザ発振器を用いる必要がなく、小型で安価なLEDのような固体発光素子を用いることが可能である。結果として、従来より大幅に安価な(例えば、従来の数千万円に対して数百万円程度の)光造形装置が提供できる。

【0008】露光の効率の面から、光スポット発生器は複数個ある方が望ましい。その場合、上述した多重露光を行えるようにするために、複数の光スポット発生器は露光領域の主走査方向に光スポットの直径より小さい第1のピッチ(典型的にはピクセルのピッチ)で配列されていて、それら複数個の光スポット発生器が露光領域を副走査方向に走査するように構成されていることが望ましい。また、主走査方向の全長に亘って、複数の光スポット発生器配列されていれば一層望ましい。

【0009】上記のように複数の光スポット発生器を小さい第1のピッチで配列する場合、2個以上の光スポット発生器を、光スポットの直径以上の第2のピッチで主き査方向に1列に並べて成る光スポット発生器アレイを、複数本用意して、それらの光スポット発生器アレイを、相互間に主走査方向に沿って上記第1のピッチに等しい変位をもって、副走査方向に配置することできる。このような配列方法を採ることにより、第1のピッチより光スポット発生器のサイズの方が遥か大きくても、それら大きい光スポット発生器を主走査方向に第1のピッチで配列することが可能となる。

【0010】上記の多重露光を可能とするために、制御装置は露光装置を次のように制御することができる。するわち、制御装置は、まず、造形物の断面形状を示すして断面形状を膨張させる。次に、光スポット発生器が断を光では、、制御装置は、上で、大変を重要がある。次に、光スポット発生器が断をできる光で、制御装置を大きないるというでは、一個に対して、大変を表れた方法によれば、信になった。という単純なのピクセルの値にはです。という単純なのピクセルの断面形状の全てのピクセルに対して、造形物の断面形状の全てのピクセルに対して、造形物の断面形状の全でのピクセルに対して、地に対しても、効果的な多重露光を施すことが可能にないに対しても、効果的な多重露光を施すことが可能にないていた。

【0011】前述したように、各光スポット発生器の光源には、LEDのような固体発光素子を用いることができる。望ましくは、各LEDに光ファイバーを接続し

て、その光ファイバーの先端部から光スポットを露光面に照射するように構成することができる。更に望ましくは、光ファイバーの先端部の先にGRINレンズ(Gradient Index Lens;屈折率分布型レンズ)を配置して、光ファイバーの先端部の像を露光領域に結像させるように構成することができる。このように構成すると、光ファイバーの直径(例えば0.5mm)に相当する小さい光スポットを生成することができる。この程度に小さい光スポットを用いれば、光造形の一般的用途で十分に実用可能な寸法精度をもった造形物を作成することができる。それに加え、従来のガスレーザを用いた光造形を造に比較して価格が桁違いに低く、かつ装置も小型化するため、本発明の光造形装置の実際上のメリットは非常に大きい。

【0012】光源としてのLEDは、出来るだけエネルギーの高い(つまり、波長の短い)波長光を発するものが望ましく、その観点から青色LEDを用いる、或いは入手可能ならば紫外線LEDを用いることが望ましい。【0013】尚、光源としてのLEDは、露光領域を走査する光スポット発生器(露光ヘッド)と一体化されていて露光ヘッドと一緒に移動するようになっていてもよいし、後述の実施形態のように露光ヘッドから離れた場所に固定されていて、光ファイバーで露光ヘッドと繋がっている構成であってもよい。

【0014】本発明はまた、光造形方法も提供する。この方法では、光硬化性樹脂の露光領域を、そのピクセルより大きいサイズの光スポットを発生し得る1個以上の光スポット発生器で走査しながら、選択されたピクセルに光スポットを照射できる延べ複数個の光スポット発生器をオンする(つまり、多重露光を行う)。この方法により、例えば上述したLEDと光ファイバの組合せのように、ピクセルより大きい光スポットしか発生できず且つ光スポットの出力も小さいが、反面小型で非常に安価である光スポット発生器を用いて、実用的な光造形を行うことができる。

[0015]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の一実施形態にかかる光造形装置の全体構成を示す。

【0016】この造形装置100は、光造形に必要な機 40 械機構や光源やそれらの駆動装置を含んだ装置本体1 と、この本体1の動作を制御するための制御コンピュータ3とを有する。制御コンピュータ3は、Ethernetのような通信ネットワーク9を介して、3次元CADシステム 5 や、制御データ生成用ワークステーション7などと接続することができる。3次元CADシステム5は、造形物の3次元モデリングを行って造形物の3次元形状データを生成するものである。制御データ生成用ワークステーション7は、その3次元形状データを多数の薄い層にスライスして各層の2次元形状を生成し、その各層の2次元形状データや駆みデータなどを制御コンピュータ3に 供給するものである。

【0017】装置本体1内には、樹脂液槽11が設置され、そこに光硬化性樹脂液13が所定液位まで満たされている。液位を制御するために、液面検知センサ31が液位を検知し、その検知信号に基づいて制御コンピュータ3が液面調整駆動装置35を制御し、その制御に従って液面調整駆動装置35が液面調整ポリューム3を機能させる。

【0018】樹脂液槽11内には2軸エレベータ15があり、このエレベータ15上にトレイ19が置かれる。エレベータ15は、制御コンピュータ3によって制御される2軸エレベータ駆動装置21によって2軸方向(上下方向)に移動させることができる。周知のように、造形中、トレイ19上に造形物17が形成されて行くのにつれて、エレベータ15は徐々に降下していく。

【0019】トレイ19の上方の液面上には、液面に硬化用の光を照射する露光ヘッド23が配置されている。図2の斜視図に示すように、露光ヘッド23は、Y軸方向に長く、かつ、制御コンピュータ3により制御させるスキャン軸駆動装置25によってX軸方向に移動させることができる。露光ヘッド23が移動しながらカバーする露光領域24は、この実施形態ではX軸方向64mm及びY軸方向64mmであり、よって、作成可能なであるびY軸方向64mmであり、よって、作成可能なである(但し、後述するオフセット量の適用による膨張のために、実際に作成される造形物17の最大平面サイズは約17の最大平面サイズは約17の最大平面サイズは約7でイバー東39を介して、LED光源37に接続されている。この部分の詳細な構成は後に説明する。

【0020】造形物17の露光面(液面)に接して、その露光面(液面)を平らにするためのY軸方向に長いリコータ27が配置されている。リコータ27は、制御コンピュータ3により制御されるリコータ駆動装置29によって、X軸方向に移動させることができる。

【0021】樹脂液13の温度を制御するために、複数箇所で温度センサ41、43が樹脂液13の温度を検出し、その検出温度に基づいて制御コンピュータ3が、温度調節器45を制御し、その制御に従って温度調節器45がヒータ47を駆動する。

【0022】以上の構成の中で、特に注目すべきものは、光源部分(露光ヘッド23、光ファイバ東39及びLED光源37)の構造と、その光源部分の制御コンピュータ3による制御である。以下、この点に関して詳細に説明する。

【0023】 3次元CADシステム5で作成された3次元形状モデルは、2軸方向に例えば0.1mmの幅でスライスされる。スライスされた各層のデータはXY平面における2次元形状データであり、これが光造形装置100の制御コンピュータ3に供給される。制御コンピュータ3は、まず、各層の2次元形状データを1024ビ 50

ット×1024ビットのビットマップデータに展開する。このビットマップデータは、XY平面上の上述した路光領域24(64mm×64mm)のイメージを示している。換言すれば、このビットマップデータは、露光領域24の64mm×64mmのイメージを、1024ピクセル×1024ピクセルのラスタイメージとして表現している。従って、このビットマップデータの各1ピットは、露光領域24内の62.5μm×62.5μmの各ピクセルに対応し、各ピットの値"1"及び"0"は、各ピクセルに付脂を硬化する(光源をオンする)、及び硬化しない(光源をオフする)をそれぞれ意味する。

【0024】LED光源37には、露光領域24のY軸方向の一ラインのピクセル数に相当する1024個のLEDが含まれている。それら1024個のLEDは制御コンピュータ3からの指令で個別にオン/オフできるようになっている。図3は個々のLEDの構成を示している。図3に示すように、各LED51は、市販のLEDランプ53の頭部のレンズ部分54をカットしたものであり、これに光ファイバー55が接続されており、実りに出力光の全部が光ファイバー55に入射するように構成されている。各LED53は、できるだけ紫外線に近い短波長の高エネルギー光を発するものが好ましく、この実施形態では、青色光(波長470nm、出力3mW)を発するものを用いている。

【0025】LED光源37内の1024個のLED51に接続された1024本の光ファイバー55は、図1に接続された1024本の光ファイバー55は、図1に示した光ファイバー東39として、露光ヘッド23へ導かれている。露光ヘッド23では、1024本の光ファイバー55の先端部が、図4を参照して後に説明するような態様で配列されており、その下方に、多数の円柱状のGRINレンズ(屈折率分布型レンズ)を平面状に敷き並べた図3に示すようなGRINレンズ・プレート57が配置されている。このGRINレンズ・プレート57は、個々の光ファイバー55の先端面の像(つまり、光ファイバー55と同径の光スポット)59を、その下方の樹脂液面に結像する。各光ファイバー55の直径は例えば0.5mmであり、よって、GRINレンズ57により結像される各光スポット59の直径も0.5

【0026】図4は、露光ヘッド23における光ファイバー55の先端部の平面配列の一態様を示す。

【0027】 1024本の光ファイバー550各々は、露光領域240 Y軸に沿った1024個の各ピクセル位置を露光するためのものである。従って、露光ヘッド23における1024本の光ファイバー550 先端部は、露光領域240 ピクセルのピッチに等しい 62.5μ mのピッチでY軸に沿って配列される必要がある。しかし、各光ファイバー550 直径はピクセルピッチ 62.5μ mより湿かに大きい0.5mmであるため、このピ

ッチで一列に光ファイバー55を配列することは不可能 である。

【0028】そこで、図4に示すような128本×8行 のファイバー配列を採用する。すなわち、128本の光 ファイバー55をその直径に等しい0.5mmピッチで Y軸方向に一直線に並べて、長さ64mmの1本の光フ ァイバーアレイ630を作成する。同様にして、全部で 8本の光ファイバーアレイ630~638を用意する。 各光ファイバーアレイ630~6380は、具体的には、 長さ64mmの溝をもったペース65の溝に128本の 10 光ファイバー55をはめ込むことにより作成することが できる。これらの8本の光ファイバーアレイ630~6 38を、それぞれY軸方向に平行に、かつ、相互間でY 軸方向にピクセルピッチに等しい62.5μmだけ変位 するようにして、X軸方向に適当な間隔で配置する(よ って、露光ヘッド23の外観は、図2に示すように、8 本のベース65が並んだものとなる)。

【0029】図4に示すように8本の光ファイバーアレ イ630~63®が並んだ露光ヘッド23をX軸方向に 走査させていくことにより、その1024個の光ファイ バー55は、露光領域24のY軸に沿った1024個の ピクセルの位置をそれぞれ走査することになる。例え ば、その1024個のピクセルに対し端から0番、1 番、…、1023番と番号を付けたとすると、図4に示 す1行目のアレイ6300の光ファイバー55は、0番、 8番、16番、…というように、0番のピクセルから8 ピクセルピッチ置きの128個のピクセルの位置を走査 することになり、2行目のアレイ63〇の光ファイバー 55は、1番、9番、17番、…というように、1番の ピクセルから8ピクセルピッチ置きの128個のピクセ 30 ルの位置を走査することになる。

【0030】尚、図4に示したファイバー配列は一例で あり、別の配列、例えば図5に示すような配列も採用可 能である。図5の配列では、1行目のアレイ630の隣 に、図4の配列における5行目のアレイ635が配置さ れるというように、アレイ間のY方向の変位がファイバ ー半径である0.25mmに等しい2つのアレイ同士が隣 接して配置される。この配置では、隣接するアレイのX 方向の間隔を最小にできるので、露光ヘッド23のX軸 方向のサイズが最小になる。

【0031】図6は、1つの光ファイバー55から樹脂 液面に投影された1つの光スポット59と、その樹脂液 面ピクセル71との関係を示している。

【0032】既に説明した通り、GRINレンズ・プレ ート57によって樹脂液面に投影された各光スポット5 9の直径は、各光ファイバー55の直径と同じ0.5mm である。これに対し、個々のピクセル71のサイズは6 $2.5 \mu m \times 62.5 \mu m$ である。そのため、光スポット 59は、その中心点に位置するピクセル73 (図4を参 照したファイバー配列の説明で「各光ファイバー55が 50 オンされるように、オフセット量を適用して輪郭線を外

走査するピクセル」と説明したピクセル)だけでなく、 その周囲の多くのピクセルにも照射されることになる。 これを別の側面から見ると、1つのピクセル73には、 このピクセル73を中心とする直径0.5mmの範囲内に 中心点をもつ多数の光スポットが照射されることがわか る。本実施形態では、このことを利用して、1つのピク セルを多数の光スポットで多重に露光することにより、 光源であるLEDの出力光を最大限に利用するようにし ている。

【0033】図7は、この多重露光の原理を示す。図7 に示すように、或るピクセルを73を硬化させる場合、 このピクセル73を中心とする直径0.5mmの範囲内の 全てのピクセル (図中「+」印で示したピクセル) 位置 に中心点をもつ全ての光スポットを点灯させるようにす る。この多重露光は、図4や図5に例示したようなピク セルピッチで並ぶ光ファイバーアレイを使用すること と、後に説明する造形物の形状に対するオフセット量の 適用とによって実現される。

【0034】図8は、上述した構成の光源を駆動するた めの制御処理の流れを示す。

【0035】既に説明したように、まず、3次元CAD システム5が、造形物の3次元形状データをモデリング する (ステップS1)。次に、ワークステーション7 が、乙軸方向に所定ピッチで3次元形状をスライスし て、スライスした各層の2次元形状データを作成し、こ れを造形装置100の制御コンピュータ3に送る(S 2).

【0036】次に、制御コンピュータ3が、各層の2次 元形状データに所定のオフセット量を適用して、その2 次元形状をオフセット量だけ膨張させる (S3)。例え ば、図8に示すように、元の2次元形状が円81であっ た場合、その半径にオフセット量83を加えて、より大 径の円85に膨張させる。また、図示してないが、元の 2 次元形状が例えば輪であった場合、その外径はオフセ ット量だけ拡大させるが、内径はオフセット量だけ縮小 させる。要するに、輪郭をオフセット量だけ外方へずら すのである。

【0037】このオフセット膨張処理を行う理由は次の 通りである。すなわち、後述するように各LED51の 40 オン/オフは各光スポット59の中心点のピクセル値に よって決められる。そのため、ワークステーション7か らの2次元形状データをそのまま用いてLED51のオ ン/オフを行うと、2次元形状の輪郭(端)近傍のピク セルを露光する光スポット数が少なくなり(何故なら、 輪郭線の外側のピクセルを中心点とする光スポットはオ フであるから)、上述した多重露光の効果が十分に得ら れなくなる。そこで、2次元形状の輪郭線上のピクセル に対しても、そのピクセルを中心とする直径 0.5 mm の範囲内のピクセルを中心点とする全ての光スポットが

 $j = p + 8 \times q$

ンが与えられる。

側へ移動させるのである。従って、オフセット量は、光 スポットの半径である0.25mmが標準である。しか し、最適なオフセット量は、樹脂の硬化特性や光スポッ トの点灯時間の調整などに依存するため、マイナス値を 含めて任意のオフセット量が設定できるようになってい ることが好ましい。

【0038】上記処理により膨張させた2次元形状デー タはコンタ・データと呼ばれる。制御コンピュータ3 は、次に、このコンタ・データを1024ビット×10 24ビットのビットマップイメージ87に展開する。ビ ットマップイメージ87の各ピット値は例えば"1"が LEDオン(ピクセルを硬化する)、"0"がLEDオ フ(ピクセルを硬化しない)を意味する(勿論、逆でも よい)。

【0039】次に、制御コンピュータ3は、露光ヘッド 23の走査を開始し、走査が行われている間、ビットマ ップイメージ87からビット値を読み出し発光パターン を作成し、これに基づいてLED光源37を駆動する (S5).

【0040】発光パターンは次の方法で作成する。前提 として、光ファイバー55が図4に示した128本×8 行の配列になっているとする。また、図9に示すよう に、各光ファイバ55を、露光ヘッド23上での座標 (p, q) で識別することにする。ここに、番号p(p = 0 ~ 7) は各光ファイバーアレイ630~6380の行 番号 (p=0~7) であり、番号 q (q=0~102 3) は各光ファイバーアレイ内での各光ファイバー55 の位置番号である。また、露光ヘッド23上での各光フ ァイバーアレイ630~638のX軸方向(走査方向) 位置を、1行目の光ファイバーアレイ63〇と各光ファ イバーアレイ6300~6308との間の間隔をピクセルビ ッチ62.5μmで割った倍数値Npで表すこととす る。例えば、1行目のアレイ6300(p=0)について はN0=0であり、2行目アレイ63②(p=1)につ いてはN1=8 (つまり、1行目アレイとの間隔は0. 5 mm)、3行目アレイ63**3**(p=2)についてはN 2=18(つまり、2行目アレイとの間隔は0.625 mm)、などとなっている。また、各ピクセル71を、 露光領域24 (ビットマップイメージ87) 内の座標 (i, j) で識別することとする。ここに、番号i、j

はそれぞれビットマップイメージ87内の行番号(X座 標)及び列番号(Y座標)である。更に、露光ヘッド2 3の走査は1ピクセルピッチ62.5μmづつX軸方向 に移動して行く方法により行われ、走査中の時刻tは、 走査開始時点でt=0、以後、mピクセルピッチだけ移 動した時点でt=mと表すこととする。

【0041】以上の前提の下で、制御コンピュータ3 は、走査中の個々の時刻 t において、座標 (p, q) の 光ファイバ55に接続されたLED51を、下式 i = t - Np

で決定される座標(i,j)のピクセル値に基づいてオ

ン/オフする(但し、iがマイナス値又は1024以上 のときはLED51はオフである)。

【0042】例えば、走査開始時刻 t = 0 では、1 行目 の光ファイバアレイ 630 (p=0、Np=0) が露光 開始位置に位置している。このとき、この1行目の光フ ァイバアレイ 6 3 〇に対してのみ発光パターンが与えら れる(2行目以降のアレイについてはiがマイナスであ る)。即ち、この1行目の位置番号q=0、1、2、 …、127の各光ファイバ55のLED51に対し、上 記式で決定した座標(0,0)、(0,8)、(0,1 6)、…、(0, 1016)のピクセル値の発光パター

【0043】以後、t=1、2、…、7の各時点では、 1行目アレイ63〇に対してのみ、上記式で決定した発 光パターンが与えられる。

【0044】開始から8ピクセルピッチだけ移動したt =8の時点で、2行目の光ファイバーアレイ63Q(p 20 = 1、Np=8) が露光開始位置に来る。この時点か ら、1行目アレイ6300と2行目アレイ6300とに対し て発光パターンが与えられる(3行目以降のアレイにつ いてはiがマイナスである)。即ち、1行目の位置番号 q=0、1、2、…、127の各LED51に対し、上 記式で決定した座標(8,0)、(8,8)、(8,1 6)、…、(8, 1016)のピクセル値の発光パター ンが、また、2行目の位置番号q=0、1、2、…、1 27の各LED51に対し、上記式で決定した座標 $(0, 1), (0, 9), (0, 17), \dots, (0, 1$ 017)のピクセル値の発光パターンが与えられる。 【0045】以後、t=9、10、…、17の各時点で は、1行目と2行目のアレイ630、632に対しての み、上記式で決定した発光パターンが与えられる。

【0046】開始から18ピクセルピッチだけ移動した t=18の時点で、3行目の光ファイバーアレイ633 (p=2、Np=18) が露光開始位置に来る。この時 点から、1行目アレイ630と2行目アレイ630と3 行目のアレイ633とに対して発光パターンが与えられ る(4行目以降のアレイについてはiがマイナスであ 40 る)。この発光パターンも、上記の式に従って決定され

【0047】以下、同様にして、1ピクセルピッチだけ 露光ヘッド23が進む度に、上記式により発光パターン が計算されて該当のLED51が駆動される。そして、 8行目の光ファイバーアレイ6380について上記式で計 算したiが1023になるまで(又は、ピクセル値 "1" が存在するiの最大値になるまで)、上記制御動 作が繰り返され、これで1つの層の露光が終了する。 【0018】一つの層の露光が終了すると、制御コンビ 50 ュータ3は、エレベータ15を層の厚み分だけ降下さ

11

せ、次の層について、再び同様の制御方法で露光を行 う。これを造形物の上端の層まで繰り返す。

【0049】図10は、本実施形態で使用可能なLED 光源37の別の構成例を示す。

【0050】この構成では、図3に示したようなLED ランプは用いずに、半導体基板(又は適当材料の絶縁基 板) 91上に例えばマトリックス状に、多数の固体発光 素子、典型的にはLEDチップ92を形成(又はマウン ト) したものを用いる。そして、各LED素子92の直 上に、各光ファイバー93の一端が、各LED素子92 10 100 光造形装置 に極めて近接又は接触した状態で、配置されている。各 光ファイバー93の先端は露光ヘッド23に導かれる。 この構成によれば、図3のランプを用いる構成より一層 効率良く、LED素子92の発光を光ファイバー93に 取り込むことができる。

【0051】以上、本発明の好適な一実施形態を説明し たが、この実施形態は本発明の説明のための例示であっ て、本発明をこの実施形態にのみに限定する趣旨ではな い。本発明は、それ以外の種々の形態でも実施すること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態にかかる光造形装置の全体 構成を示すブロック図。

【図2】露光ヘッド23の外観を示す斜視図。

【図3】個々のLEDの構成を示す側面図。

【図4】 露光ヘッド23における光ファイバー55の配 列例を示す平面図。

【図5】露光ヘッド23における光ファイバー55の別 の配列例を示す平面図。

【図6】1つの光ファイバー55から樹脂液面に投影さ 30 93 光ファイバー れた1つの光スポット59と、露光領域のピクセル71

との関係を示す平面図。

【図7】多重露光の原理を示す平面図。

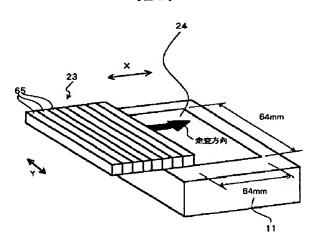
【図8】制御コンピュータ3の処理を示すフローチャー ١.

【図9】発光パターンを生成する方法を説明するため に、配列された光ファイバーの座標とピクセルの座標を 示した平面図。

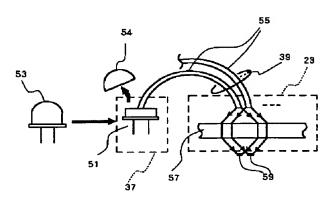
【図10】LED光源の別の項整理を示す斜視図。 【符号の説明】

- - 1 造形装置本体
 - 3 制御コンピュータ
 - 23 露光ヘッド
 - 24 露光領域
 - 37 LED光源
 - 39 光ファイバー束
 - 51 LEDランプから頭部を除去したもの
 - 55 光ファイバー
 - 57 GRINレンズ・プレート
- 20 59 光スポット
 - 6300~6308 光ファイバーアレイ
 - 65 ベース
 - 7 1 ピクセル
 - 73 光スポット中心点のピクセル
 - 8 1 2次元形状データ
 - 83 オフセット量
 - 85 コンタ・データ (膨張させた2次元形状データ)
 - 9 1 基板
 - 92 LEDFップ

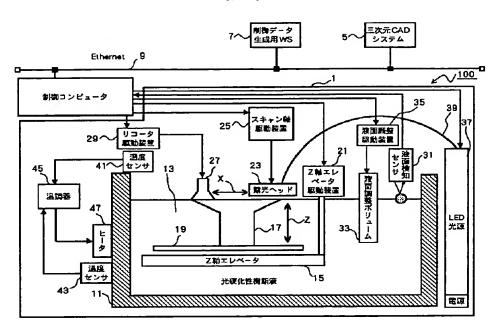
[図2]



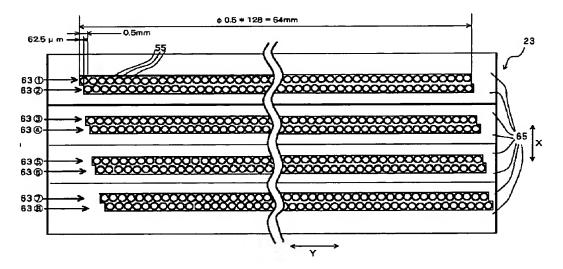
【図3】



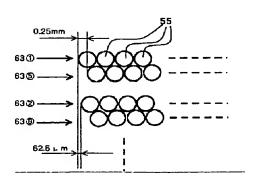
[図1]

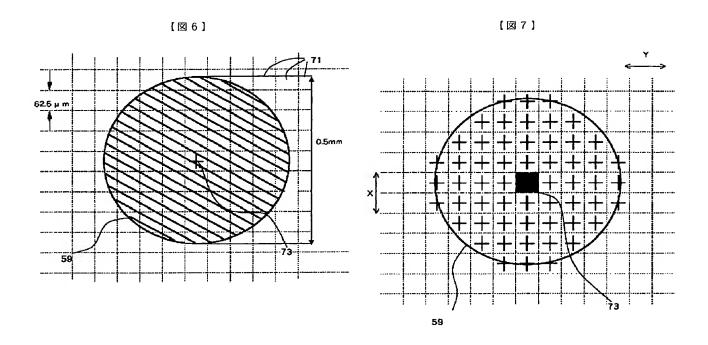


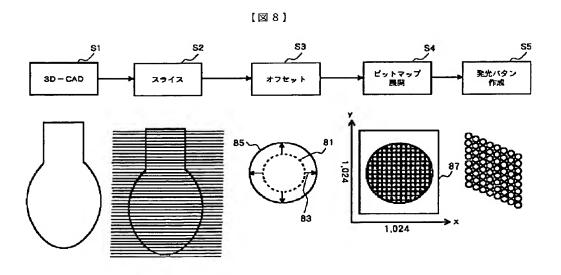
【図4】

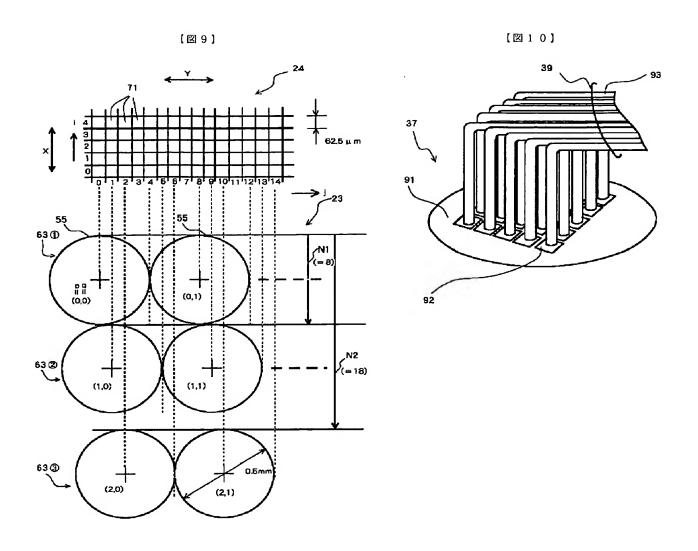


【図5】









フロントページの続き

(72)発明者 中川 威雄

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所

内